Also published as:

🖪 JP9083071 (/

S mic nductor laser

Patent number:

US5933443

Publication date:

1999-08-03

Inventor:

MURAYAMA MINORU (JP); MUSHIAGE MASATO (JP);

TEZEN YUTA (JP)

Applicant:

ROHM CO LTD (JP)

Classification:

- international:

H01S3/19

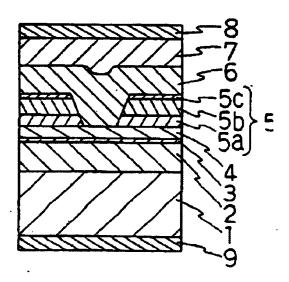
- european:

H01S5/223B, H01S5/343E

Application number: US19960707532 19960904 Priority number(s): JP19950231192 19950908

Abstract of US5933443

A semiconductor laser including a first conductive type of lower clad layer, active layer, a second conductive type of upper first clad layer, the first conductive type of current blocking layer having a stripe shaped open portion, and the second conductive type of upper second clad layer laminated in order on the first conductive type of GaAs substrate, wherein each portion in contact with the lower clad layer, the active layer, the upper first and second clad layer and at least the upper second clad layer of the current blocking layer is composed of a compound semiconductor to be represented by a formula, in which (AlxGa1-x)yIn1-yP (x is 0<x</=1 in the lower and upper first, second clad layers, 0</=x<1 in the active layer, a given value y is approximately 0.5 for each layer) within of each range of 0<x</=0.75 in the portion in contact with the upper second clad layer of the current blocking layer.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-83071

(43)公開日 平成9年(1997)3月28日

(51) IntCL*		識別記号	庁内整理番号	PI.	•	技術表示值所
HOIS	3/18			H01S	3/18	
HO1L	33/00			HOIL	33/00	В

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

特劉平7-231192	(71)出版人 000116024
·	口一厶株式会社
平成7年(1995)9月8日	京都府京都市右京区西院牌衙町21番地
	(72)発明者 虫上 雅人
	京都市右京区西院清崎町21番地 ローム株
	式会社内
•	(72)発明者 手續 歳太
	京都市右京区西院清崎町21番地 ローム株
	式会社内
	(72) 発明者 村山 実
T.	京都市方京区西院清館町21番地 ローム株
	式会社内
	(74)代理人 弁理士 柯村 粥 (外2名)

(54) 【発明の名称】 半導体レーザ

(57)【要約】

【課題】 半導体レーザの設計目的に応じて電流阻止機にどのような材料を用いたばあいでも、内部ストライブ型の電流阻止層の形成後にAlGalnPからなる第2クラッド層を再成長するばあいに良好な結晶がえられ、特性の優れた半導体レーザを提供する。

【解決手段】 半導体レーザを構成する上下クラッド層 2、4、6、活性層 3 および電流阻止層 5 の少なくとも上部第 2 クラッド層 8 と接する部分が組成式: $(A1. Ga_{1-})$, In_{1-} P($0 < x \le 1: y$ は約0.5)で 表される化合物半導体からなっていて、xは、各層ごと に、上下クラッド層では $0 < x \le 1$. 活性層では $0 \le x < 1$ 、電流阻止層の上部第 2 クラッド層と接する部分では $0 < x \le 0.75$ の範囲内で所定値をとる。

